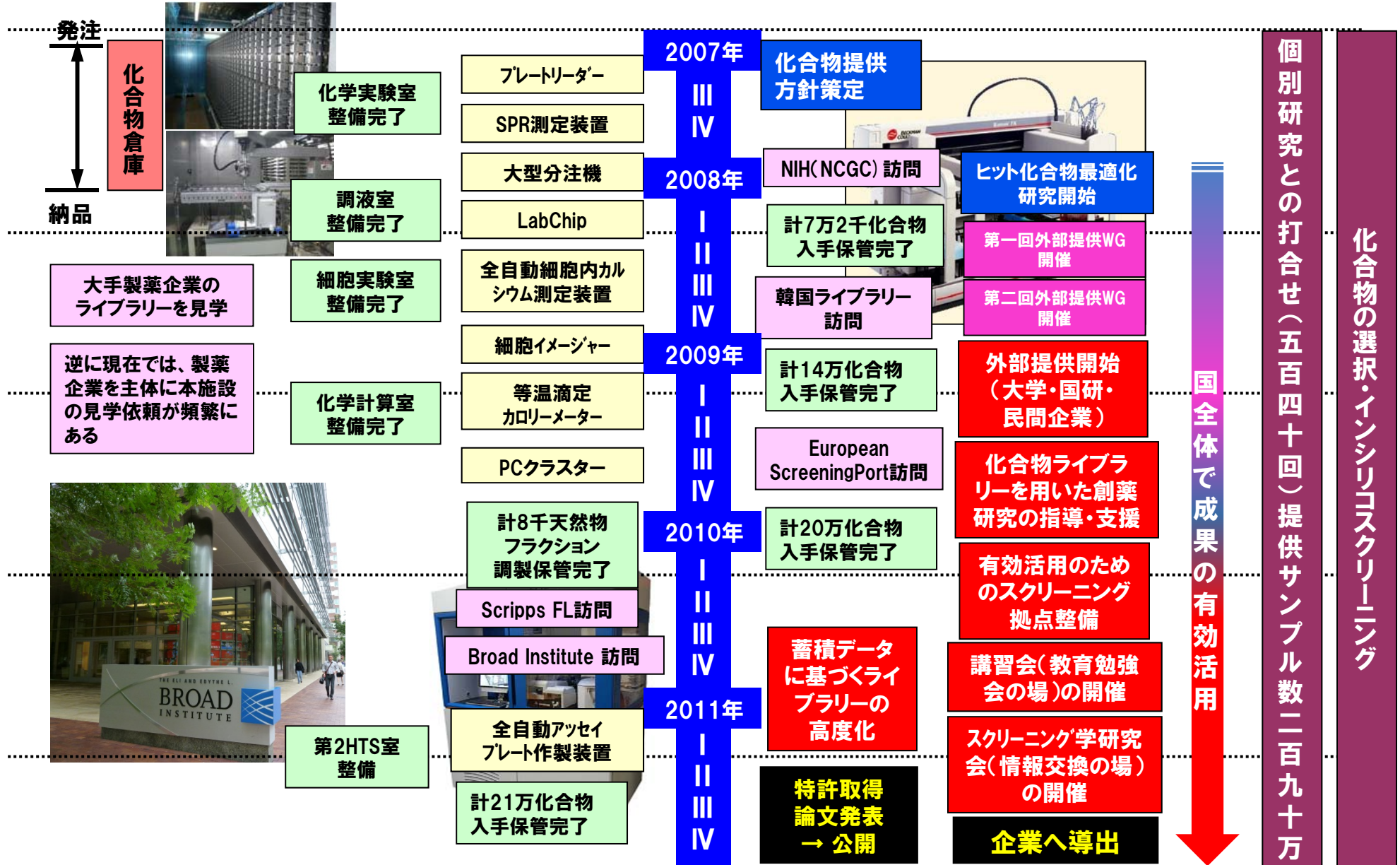


I. 技術開発研究

「I-③ 制御領域」のロードマップ

【化合物ライブラリーの基盤構築】

【化合物の選択とスクリーニング技術開発】

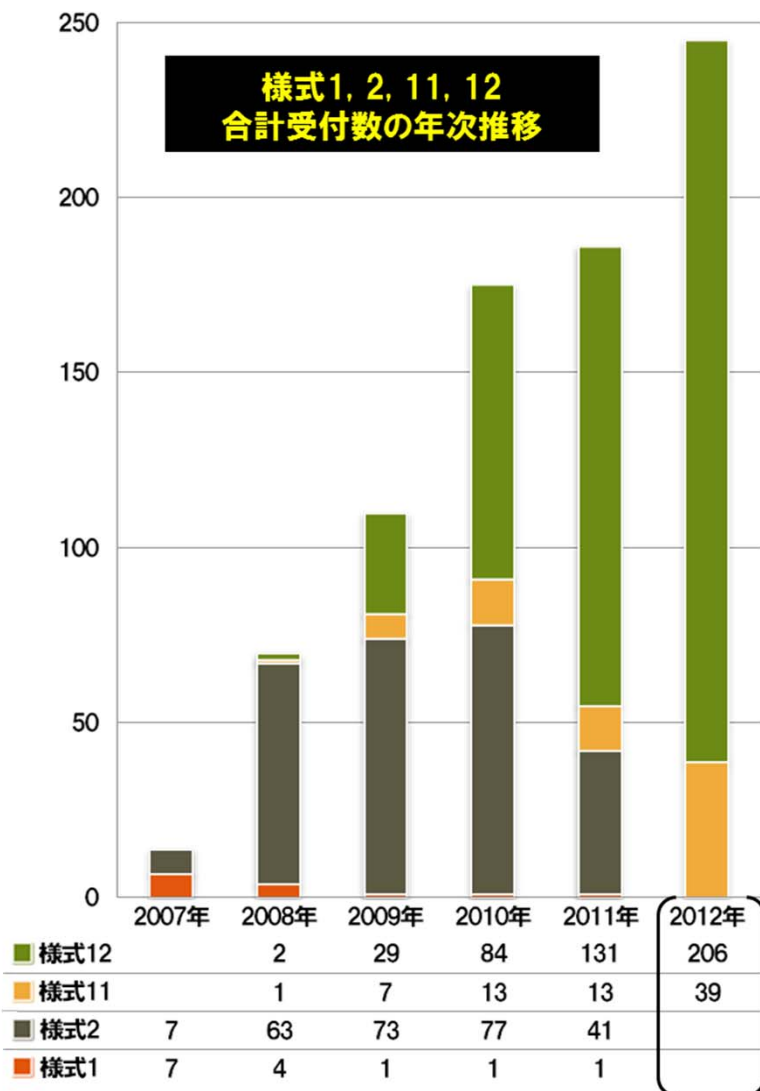


【利用者による申請状況】

化合物サンプルとそのデータベースの提供申請件数の推移が構築した研究基盤の利用価値を示している

長野哲雄(東大)チーム

プログラム終了後も期間中以上に活用されている



2012年12月14日現在

- ◆ 様式1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17の
合計:847件 (受付番号発番しない申請書も含めると 916件)
- ◆ 様式4, 5, 21, 22 (設備利用申請)の
合計:64件

申請書の種類

様式1/11	化合物データベース提供依頼申請書
様式2/12	化合物サンプル提供依頼申請書
様式3/13	化合物購入依頼書
様式4	スクリーニング設備利用申請書
様式5	スクリーニング設備利用誓約書
様式6/16	成果報告申請書
様式7/17	一般公開用報告書
様式21	スクリーニング設備貸与申請書
様式22	スクリーニング設備貸与に係る誓約書